

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成31年2月21日(2019.2.21)

【公開番号】特開2017-134370(P2017-134370A)

【公開日】平成29年8月3日(2017.8.3)

【年通号数】公開・登録公報2017-029

【出願番号】特願2016-16527(P2016-16527)

【国際特許分類】

G 02 B	5/30	(2006.01)
H 05 B	33/02	(2006.01)
H 05 B	33/04	(2006.01)
H 01 L	51/50	(2006.01)
G 02 F	1/1335	(2006.01)
B 32 B	9/00	(2006.01)
C 23 C	14/08	(2006.01)

【F I】

G 02 B	5/30	
H 05 B	33/02	
H 05 B	33/04	
H 05 B	33/14	A
G 02 F	1/1335	5 1 0
B 32 B	9/00	A
C 23 C	14/08	N

【手続補正書】

【提出日】平成31年1月8日(2019.1.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0075

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0075】

<比較例1>

応力緩和層の厚みを $8\text{ }\mu\text{m}$ としたこと以外は実施例1と同様にして光学積層体を作製した。得られた光学積層体を実施例1と同様の評価に供した。結果を表1に示す。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0076

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0076】

<比較例2>

応力緩和層の厚みを $10\text{ }\mu\text{m}$ としたこと以外は実施例1と同様にして光学積層体を作製した。得られた光学積層体を実施例1と同様の評価に供した。結果を表1に示す。